ECHIEFSI Auto Four-Point Probe for Sheet Resistance Measurement



系統規格

Chuck Size	6", 8", 12"
Sample Geometry	Circle or Square
Head Up / Down	16 m m
Force Control	100g
Correct Factor	Thickness & Geometry
Probe Pin Material	BeCu(or Tungsten Carbide)
Probe Pin Spacing	40mil, 50mil, 62.5mil
Probe Pin Spring	45grams, 85grams, 180grams
Measure Item	Sheet Resistance, Bulk Resistivity, Conductivity
Interface	RS-232 or GPIB
Language	English
PC Requirements	CPU:P4, HD:1GB, USB 2.0
Monitor Requirements	1280*800 resolution
O.S. Supported	WIN7/WIN10
SMU Support	Keithley 2400/2401



機台側面

軟體書面

快速而直覺化的自動四點探針薄膜電阻量測系統

運用四點探針測量原理,量測各式片狀、塊狀之導體、半導體材料以及 導電薄膜之薄膜電阻(Sheet Resistance,又稱薄層電阻、片電阻)。搭 配高精度的自動四點探針台,可自動下針並且控制下針的微力,可輕易 量得材料之薄膜阻抗, 並廣泛運用於半導體、太陽能、OLED、微機電、 燃料電池等各式產業上。

系統特色

- 方便易上手,直覺化的軟體操作介面。
- 自動下針加上 100g 微力反饋。
- 精密量測待測物之薄膜電阻。 _
- 定電流量測,可選擇單點量測或多點掃描。
- 已知薄膜厚度之情況下,同時推算出體電阻率與導電率。
- 採用 CSV 檔案儲存格式,方便使用者進行資料處理。預設 搭配 Keithley 2400 SMU。亦可依使用者需求,配合各式 SMU與微歐姆計、高阻計客製化操作軟體。

巨克富科技股份有限公司 Chief SI INC.

Tel: 03-5936268 Fax: 03-5936228 www.chiefsi.com.tw Mail: service@chiefsi.com.tw

